



KCS 2027 전시업체 기업소개서

	대 표 자	김무환
	홈페이지	Femtoscience.co.kr
	이 메 일	info@femtoscience.co.kr
	전화번호	031-375-1225
	주 소	경기도 화성시 동탄대로 23길,820호
	주요물품	진공 플라즈마 장비
회사소개		
펄토사이언스는 2005년 설립 이후 지속적인 기술 개발을 통해 소형 플라즈마 장비부터 반도체 공정용 고진공 ICP-RIE, PECVD 장비까지 폭넓은 제품군을 자체 기술로 개발·제조·판매하고 있는 플라즈마 솔루션 전문기업입니다. 20여 년간 축적된 기술력을 바탕으로 표면처리, 식각, 접합, 코팅 등 다양한 플라즈마 공정 기술을 보유하고 있으며, 특히 고진공 기반의 정밀 식각(ICP-RIE)과 박막 증착(PECVD) 분야에서 높은 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다. Reactor 설계부터 Pumping System, Generator, Gas Module, Software까지 핵심 기술을 자체적으로 보유하고 있어, 고객의 요구 사양에 최적화된 맞춤형 장비를 설계·제작할 수 있는 것이 펄토사이언스의 가장 큰 강점입니다. 핵심 특허기술을 기반으로 지속적인 연구개발에 투자하며 최적의 플라즈마 솔루션을 제공하고 있습니다.		